

<http://physicsweb.org/article/news/8/5/12>

2004/05/26

ترانزیستر - تکالکترونی مکانیکی

فیزیک پیشه‌ها بی از آلمان و ایالات متحده یک ترانزیستر تکالکترونی ساخته اند، که با استفاده از یک بازوی ارتعاشی بی نانومتری کار می‌کند. این ابزار با یک فرآیند دو مرحله‌ای بی ساده ساخته شده و بر خلاف ابزارها بی قبلی بی از این نوع، برای کارکردش لازم نیست محیط تا دماها بی زمزایشی سرد شود [1]. این ابزار گستره بی وسیعی از کاربردها بی عملی خواهد داشت و می‌شود آن را برای مطالعه بی فیزیک بنیادی هم به کار برد.

این ترانزیستر جزئی نوعی از ابزارها به اسم سیستم‌ها بی نانوالکترومکانیکی (نم) [2] است. برخلاف ابزارها بی الکترونیکی بی سنتی، نم‌ها را به ساده‌گی می‌شود در مقیاس نانومتر (10^{-9} m) با تلرانس زیاد تولید کرد. این ویژه‌گی بی مهمی در پاسخ به نیاز به ساختن ابزارها بی منطقی بی کوچک‌تر و کوچک‌تر است. به علاوه، ابزارها بی نم می‌توانند در بس آمده‌ای رادیویی یا بیشتر کار کنند، و از این نظر برای فناوری بی اطلاعات آرمانی اند.

این ابزار (که آن را دُمینیک شیبله [3] از دانشگاه لودویگ-ماکزیمیلیانس [4] در مونیخ، و رایرت بلیک [5] از دانشگاه ویسکانسین-مدیسین [6] ساخته اند) شامل یک بازوی سیلیسیمی به طول حدوداً 200 نانومتر و قطر فقط چندde نانومتر است. این پژوهش‌گران نُک این ابزار را بایک جزیره بی طلا پوشش دادند و سپس نُک را بین دو الکترود (به اسم چشم و دَررو) گذاشتند. با اعمال یک ولتاژ دوره‌ای با بس آمد تشدید بازو (در این حالت بین 350 و 400 مگاهرتز) به یک بی از الکترودها، توانستند بازو را بین دوالکترود به ارتعاش در بیاورند. به این ترتیب جریان بی از الکترون از چشم به نُک برقرار شد، که از آنجا الکترون‌ها به طرف الکترود دَررو تونل زدند.

این دانش‌پیشه‌ها می‌گویند ابزار‌شان نسبت به ترانزیسترهای قبلی می‌نم کاربردهای بیشتری خواهد داشت. ابزارهای قیلی را باید با میدان‌های مغناطیسی می‌قوی بر می‌انگیختند نه با ولتاژ دوره‌ای. این میدان‌ها را با آبررساناهایی تولید می‌کردند، که با استفاده از هلیم-مایع در دماهای بسیار کم نگهداری می‌شدند. در فیزیک-بنیادی، از این ابزار می‌شود برای مطالعه مکانیکی کنترل شده می‌شوند. تکالکترون‌ها استفاده کرد، که این هم علی‌الاصول درک-مان از رفتار مواد در مقیاس نانو را بهبود خواهد داد.

- [1] Applied Physics Letters **84** 4632
- [2] nanoelectromechanical (NEM)
- [3] Dominik Scheible
- [4] Ludwig-Maximilians
- [5] Robert Blick
- [6] Wisconsin-Madison